

**日本真空学会関西支部
平成26年度支部総会・第1回講演会**

協 賛（依頼中を含む）： 日本真空工業会関西支部、大阪府技術協会、応用物理学会関西支部、
日本表面科学会関西支部

日本真空学会関西支部では下記のように平成26年度支部総会、第1回講演会を開催いたします。
多数ご参加くださいますようお願い申し上げます

【日 時】平成26年1月20日（月）15：30～17：30

【場 所】 島津製作所 関西支社 マルチホール

〒530-0012 大阪市北区芝田 1 丁目 1-4 阪急ターミナルビル 14 階/電話(06)6373-6522

<http://www.shimadzu.co.jp/aboutus/company/access/kansai.html>

【総 会】 15 : 30 ~ 16 : 00

議案：平成 25 年度活動報告・収支報告、平成 26 年度役員選出・活動計画・収支計画

【講演会】 16:00～17:30

「分子スケールエレクトロニクスの新展開」

松本卓也教授 (大阪大学大学院理学研究科化学専攻)

【懇親会】講演会終了後、懇親会を開催します。

参加費： 日本真空学会会員：2,000 円、非会員：4,980 円です。

場 所： 大阪マルビル 大阪第一ホテル レストラン「カラット」です。

(連絡先 Tel/FAX.06-6341-5123 詳細は <http://www.osakadaiichi.co.jp> をご覧下さい)

【申込方法】住所、所属、氏名、会員・非会員の別、懇親会への出欠をご記入の上、下記の申込先へ電子メールにてお申し込みください。

【定 員】 70名

【申込締切】 平成26年1月14日 (火)

【申 込 先】日本真空学会関西支部 庶務 中西 寛

大阪大学大学院 工学研究科 応用物理学教室内

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-1

TEL: 06-6879-7857 / FAX: 06-6879-7859

E-mail: office-vs-j-kansai@dyn.ap.eng.osaka-u.ac.jp

【会場案内】

島津製作所関西支社 マルチホール

阪急ターミナルビル 14 階

